

특허증

CERTIFICATE OF PATENT



특허 제 10-2574391 호

Patent Number

출원번호 제 10-2021-0070041 호

Application Number

출원일 2021년 05월 31일

Filing Date

등록일 2023년 08월 30일

Registration Date

발명의명칭 Title of the Invention

천공장비의 최적 세팅조건 산정 시스템 및 방법

특허권자 Patentee

한양대학교 산학협력단(111171-*****)

서울특별시 성동구 왕십리로 222(행당동, 한양대학교내)

발명자 Inventor

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허원부에 등록되었음을 증명합니다.

This is to certify that, in accordance with the Patent Act, a patent for the invention has been registered at the Korean Intellectual Property Office.



특허청

Korean Intellectual
Property Office

2023년 08월 30일



QR코드로 현재기준
등록사항을 확인하세요

특허청장

COMMISSIONER,

KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE

이인실



등록사항

특 허 제 10-2574391 호
Patent Number

발명자 Inventors

이승원(680511-*****)
서울특별시 성동구 성수일로4길 26, 104동 302호

김민성(890331-*****)
서울특별시 성동구 살곶이6길 8, 205호

최요현(890201-*****)
서울특별시 성동구 상원10나길 9, 102호

이제겸(911208-*****)
경기도 고양시 덕양구 무원로 17, 801동 1503호